

专家抽取规则

项目编号: QSZB-Z(H)-E22381(GK)L

项目名称: 磁控溅射镀膜机

抽取方案1			
抽取方式: 自行抽取		评审人数: 4	
抽取规则			
专家隶属库	评审专业	人数	抽取条件
浙江省本级及杭州市	电机,电抗器,半导体逆变设备,半导体直、变流设备,高压输变电用变流设备,牵引用变流器,电机调速用半导体变流设备,	4	年龄: - 职称: 级别: 意愿评标区划: 常驻地址: 所属单位性质: 大专院校,
回避单位		回避原因	
回避专家		回避原因	